(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047144 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H01L 51/20

ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kornstädter Str. 16 A, 90765 Fürth (DE).

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3055,

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003770
- (22) Internationales Anmeldedatum:
 - 13. November 2003 (13.11.2003)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

19. November 2002 (19.11.2002)

BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

90014 Nürnberg (DE).

- 102 53 953.7
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstr. 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A STRUCTURED, SEMI-CONDUCTIVE FUNCTIONAL LAYER AND A METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT

(\$4) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT STUKTURIERTER HALBLEITENDER FUNKTIONSSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU

(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field-effect transistor and a method for producing said component. According to the invention, the semi-conductive layer of the component is structured, although said component can be produced by a cost-effective printing process. To achieve this, the lower functional layer is prepared by a treatment, in such a way that it comprises sub-sections, which are exposed to wetting in a subsequent process step and sub-sections that are not exposed to wetting.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor und ein Herstellungsverfahren dazu, wobei die halbleitende Schicht des Bauelements strukturiert ist, obwohl das Bauelement im preisgünstigen Druckverfahren herstellbar ist. Um dies zu erreichen wird die untere Funktionsschicht durch eine Behandlung so präpariert, dass sie Teilbereiche hat, auf denen im nachfolgenden Prozessschritt Benetzung stattfindet und Teilbereiche, auf denen keine Benetzung erfolgt.

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ational Application No PCT/DE 03/03770

4	504 504 04 0115 FEOR 114 5555		
IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/20		
			·
According to	o international Patent Classification (IPC) or to both national classifica-	ation and IPC	
	SEARCHED	·	
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $H01L$	on symbols)	-
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields se	erched .
Electronic d	sata base consulted during the international search (name of data base	se and, where practical, search terms used)
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	evant passages	Relevant to claim No.
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLA 25 November 1999 (1999-11-25) column 3, line 10 - line 25 column 9, line 47 - line 62 the whole document	Y TECH)	1-5
x	WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNIN TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPL (GB); F) 28 October 1999 (1999-10 page 6 the whole document	.AY TECH	1–5
P,X	US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HE AL) 27 March 2003 (2003-03-27) paragraph '0101! the whole document	ENNING ET	1–5
· .			•
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.
A docum consi *E* earlier filing	ategories of clied documents: ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or	"I" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of the conflict of the con	the application but early underlying the slatined invention to be considered to
which citation 'O' docum	n is clied to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvio in the art.	daimed invention ventive step when the pre other such docu-
	ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	*&* document member of the same patent	family
Date of the	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international see	arch report
1	17 May 2004	27/05/2004	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fer (431-70) 340-2016	Bader, K	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/DE 03/03770

					
Patent document dited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19918193	A	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
			GB	2336553 A ,B	27-10-1999
			JP	2000202357 A	25-07-2000
WO 9954936	A	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•••	40 40 500,0	AU	3614399 A	08-11-1999
•		•	BR	9909580 A	19-12-2000
			CA	2328094 A1	28-10-1999
			CN	1301400 T	27-06-2001
			EP	1074048 A1	07-02-2001
			WO	9954936 A1	28-10-1999
			JP	2002512451 T	23-04-2002
			TW	498395 B	11-08-2002
		•	US	6603139 B1	05-08-2003
US 2003059987	A1	27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
	• • • •		AU	2016001 A	03-07-2001
			AU	2206601 A	03-07-2001
			ΑU	2206901 A	03-07-2001
			BR	0016643 A	07-01-2003
			BR	0016660 A	25-02-2003
•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	BR	0016661 A	25-02-2003
			BR	0016670 A	24-06-2003
			CA	2394881 A1	28-06-2001
•		·	CA	2394886 A1	28-06-2001
			CA	2394895 A1	28-06-2001
			CA	2395004 A1 1425201 T	28-06-2001 18-06-2003
		•	CN CN	1425201 T 1425202 T	18-06-2003
			CN	1425202 T	18-06-2003
			CN	1425204 T	18-06-2003
			EP	1243032 A2	25-09-2002
			ĒΡ	1243033 A1	25-09-2002
			ĒP	1243034 A1	25-09-2002
			EP	1243035 A2	25-09-2002
			WO	0147043 A1	28-06-2001
•		•	WO	0146987 A2	28-06-2001
			WO	0147044 A2	28-06-2001
•			WO	0147045 A1	28-06-2001
			JP	2003518332 T	03-06-2003
			JP	2003518754 T	10-06-2003
			JP	2003518755 T	10-06-2003
			JP	2003518756 T	10-06-2003
			US	2003059984 A1	27-03-2003
			US	2003059975 A1	27-03-2003
			US	2003060038 A1	27-03-2003
		•	TW	552668 B	11-09-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In tionales Aktenzeichen
PCT/DE 03/03770

A. KLASSIF IPK 7	izierung des anmeldungsgegenstandes H01L51/20		
Nach der Int	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	fikation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE er Mindesiprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole		
IPK 7	er Mindesprusson (Nassankanulissystem und Nassankanolissymbolo HO1L	' <i>1</i>	
Recherchier	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datembank, und evit verwendete S	Archhemitte)
	ternal, CHEM ABS Data, PAJ, WPI Data		,
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 199 18 193 A (CAMBRIDGE DISPLAY 25. November 1999 (1999-11-25) Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 25 Spalte 9, Zeile 47 - Zeile 62	TECH)	1–5
X	das ganze Dokument WO 99/54936 A (SIRRINGHAUS HENNING TESSLER NIR (GB); CAMBRIDGE DISPLA (GB); F) 28. Oktober 1999 (1999-10	AY TECH	1–5
P.X	Seite 6 das ganze Dokument US 2003/059987 A1 (SIRRINGHAUS HE	NNING ET	1-5
	AL) 27. März 2003 (2003-03-27) Absatz '0101! das ganze Dokument		
	*		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	X Siehe Anhang Patentfamille	
* Besonder *A* Veröffi aber *E* älleres Annn *L* Veröffi schei ande soll o ausg *O* Veröff ehre *P* Veröffi	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : mitlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen indedatum veröffentlicht worden ist untlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) ertlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Banutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmanr & Veröffentlichung, die Mitglied derselber	t worden ist und mit der r zum Versändnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und in nahellegend ist
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche 17. Ma.1 2004	Absendedatum des Internationalen Re 27/05/2004	echarchenberichts
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentarnt, P.B. 5818 Patentilaan 2	Bevollmächtigter Bedlensteter	
	NL - 2280 HV Fillswift Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bader, K	•

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffertuicnungen, die zur selben Patentfamilie gehören

etionales Aktenzeichen PCT/DE 03/03770

	lecherchenbericht Irtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE	19918193	Α	25-11-1999	DE	19918193 A1	25-11-1999
				GB	2336553 A ,B	27-10-1999
				JP	2000202357 A	25-07-2000
WO	9954936	Α	28-10-1999	AU	766162 B2	09-10-2003
				AU	3614399 A	08-11-1999
	•			BR	9909580 A	19-12-2000
				CA	2328094 A1	28-10-1999
				CN	1301400 T	27-06-2001
			• •	EP	1074048 A1	07-02-2001
				WO	9954936 A1	28-10-1999
	•			JP	2002512451 T	23-04-2002
				TW	498395 B	11-08-2002
				US	6603139 B1	05-08-2003
US	2003059987	A1	27-03-2003	AU	2015901 A	03-07-2001
				AU	2016001 A 2206601 A	03-07-2001
				AU Au	2206601 A 2206901 A	03-07-2001 03-07-2001
				BR	0016643 A	03-07-2001
			•	BR	0016660 A	25-02-2003
	•			BR	0016661 A	25-02-2003
				BR	0016670 A	24-06-2003
			•	CA	2394881 A1	28-06-2001
				CA	2394886 A1	28-06-2001
				CA	2394895 A1	28-06-2001
				CA	2395004 A1	28-06-2001
				CN	1425201 T	18-06-2003
				CN	1425202 T	18-06-2003
				CN	1425203 T	18-06-2003
			•	CN	1425204 T	18-06-2003
				EP	1243032 A2	25-09-2002
				EP	1243033 A1	25-09-2002
				EP	1243034 A1	25-09-2002
				EP	1243035 A2	25-09-2002
				MO	0147043 A1 0146987 A2	28-06-2001 28-06-2001
				WO	0147044 A2	28-06-2001
				WO	0147044 A2 0147045 A1	28-06-2001 28-06-2001
				JP	2003518332 T	03-06-2003
				JP	2003518352 T	10-06-2003
			•	JP	2003518755 T	10-06-2003
			•	JP	2003518756 T	10-06-2003
				ÜS	2003059984 A1	27-03-2003
				ÜS	2003059975 A1	27-03-2003
				ÜS	2003060038 A1	27-03-2003
				TW	552668 B	11-09-2003